

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年10月21日
【事業年度】	第37期（自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日）
【会社名】	サムコ 株式会社
【英訳名】	SAMCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石川 詞念夫
【本店の所在の場所】	京都市伏見区竹田藁屋町36番地
【電話番号】	075（621）7841（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理統括部長 竹之内 聡一郎
【最寄りの連絡場所】	京都市伏見区竹田藁屋町36番地
【電話番号】	075（621）7841（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理統括部長 竹之内 聡一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
決算年月	平成24年7月	平成25年7月	平成26年7月	平成27年7月	平成28年7月
売上高 (千円)	3,828,953	4,201,393	4,233,049	5,252,909	5,345,193
経常利益 (千円)	321,922	564,245	292,436	828,934	555,200
当期純利益 (千円)	171,502	354,503	190,326	417,263	348,678
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)	-	-	-	-	-
資本金 (千円)	1,213,787	1,213,787	1,213,787	1,213,787	1,663,687
発行済株式総数 (株)	7,042,881	7,042,881	7,042,881	7,042,881	8,042,881
純資産額 (千円)	6,561,659	6,838,061	7,007,017	7,264,877	8,342,682
総資産額 (千円)	8,655,185	8,990,979	9,066,662	9,948,130	10,620,046
1株当たり純資産額 (円)	932.63	972.02	996.15	1,032.87	1,038.47
1株当たり配当額 (円)	12.50	18.00	18.00	18.00	20.00
(うち1株当たり中間配当額) (円)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益金額 (円)	24.37	50.38	27.05	59.32	44.24
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	75.8	76.1	77.3	73.0	78.6
自己資本利益率 (%)	2.6	5.3	2.7	5.8	4.5
株価収益率 (倍)	23.8	17.1	38.0	19.7	18.4
配当性向 (%)	51.3	35.7	66.5	30.3	45.2
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	461,492	64,255	185,239	167,621	1,179,618
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	104,464	47,091	300,494	108,910	187,395
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	131,810	133,666	174,745	148,745	757,794
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	1,767,712	1,865,052	1,247,333	1,263,370	2,893,828
従業員数 (人)	153	161	166	169	169
(ほか、平均臨時雇用者数)	(3)	(4)	(3)	(3)	(4)

(注) 1. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4. 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、()外数で記載しております。

5. 第34期の1株当たり配当額には、東証二部上場記念配当3.00円を含んでおります。

6. 第35期の1株当たり配当額には、東証一部上場記念配当3.00円を含んでおります。

7. 平成27年9月1日付で公募増資による新株式1,000,000株の発行を行っており、発行済株式総数は8,042,881株となっております。

2【沿革】

年月	事項
昭和54年9月	半導体製造装置の製造及び販売を目的として株式会社サムコインターナショナル研究所を設立
昭和55年7月	国産初のプラズマCVD (Chemical Vapor Deposition) 装置の開発、販売を開始
昭和59年7月	東京都品川区に東京出張所 (現東日本営業部) を開設
昭和60年6月	京都市伏見区竹田田中宮町33番地 (現藁屋町36番地) に本社を移転
昭和60年6月	米国マーチンズツルメンツ社 (現ノードソン社) の製品の販売を開始
昭和62年2月	米国カリフォルニア州にオプトフィルムズ研究所を開設
平成2年11月	液体ソースによる高速成膜用CVD装置の開発、販売を開始
平成3年3月	京都市伏見区に研究開発センターを開設
平成5年2月	茨城県土浦市につくば出張所 (現つくば営業所) を開設
平成5年9月	愛知県愛知郡長久手町に東海営業所 (現東海支店) を開設
平成6年2月	米国シンメトリックス社の技術を用いた「強誘電体成膜装置」の製造、販売を開始
平成7年7月	薄膜技術を使った特定フロン無公害化技術の基本技術を開発
平成7年12月	小型、汎用プラズマエッチング装置RIE-10NRの開発、販売を開始
平成8年12月	高密度プラズマICPEッチング装置RIE-101iPの開発、販売を開始
平成9年11月	キリンビール株式会社と共同で、プラスチックボトルにDLC (ダイヤモンド・ライク・カーボン) 膜を形成する技術を開発
平成9年11月	小型高密度プラズマICPEッチング装置RIE-200iPの開発、販売を開始
平成10年12月	小型、汎用プラズマCVD装置PD-220の開発、販売を開始
平成11年7月	サムコエンジニアリング株式会社より、サービス部門の営業を譲受け
平成12年1月	英国ケンブリッジ大学内に研究所を開設
平成13年5月	日本証券業協会に株式を店頭上場 公募増資により資本金を1,213,787千円に増資
平成13年7月	台湾新竹市に台湾事務所を開設 (平成21年1月に閉鎖)
平成14年7月	生産技術研究棟 (京都市伏見区) の改修工事完了
平成15年11月	量産型プラズマCVD装置PD-220LCの開発、販売を開始
平成15年12月	(独)ロバート・ボッシュ社よりシリコンの高速ディープエッチング技術を導入
平成16年11月	中国上海市に上海事務所を開設
平成16年12月	株式会社サムコインターナショナル研究所からサムコ 株式会社へ社名を変更
平成16年12月	株式売買単位を1,000株から100株に変更
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
平成17年5月	汎用研究試作用プラズマCVD装置PD-2203L (クラスターラボ) の開発、販売を開始
平成17年9月	英国ケンブリッジ大学との共同開発「強誘電体ナノチューブの量産技術」を英企業に技術供与
平成17年12月	電子基板洗浄用小型バッチ式プラズマ処理装置PC-300の開発、販売を開始
平成18年3月	製品サービスセンターを新設
平成18年5月	MEMS用高速エッチング装置RIE-800iPBの開発、販売を開始
平成18年9月	中国清華大学とナノ加工技術の共同研究で調印
平成19年11月	半導体レーザー用エッチング装置RIE-140iP/iPCの開発、販売を開始
平成20年3月	京都市伏見区に第二研究開発棟を開設
平成20年5月	窒化ガリウム膜形成用量産MOCVD装置MCV-2018の開発、販売を開始
平成20年10月	台湾に保守サービスのための現地法人「莎姆克股份有限公司」を設立
平成20年11月	窒化ガリウムウエハー専用エッチング装置RIE-330iP/iPCの開発、販売を開始
平成21年1月	「莎姆克股份有限公司」が営業を開始
平成21年10月	MEMS研究開発用高速エッチング装置RIE-400iPBの開発、販売を開始
平成22年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場 (現東京証券取引所JASDAQ (スタンダード)) に上場
平成22年7月	TSV用量産型プラズマCVD装置PD-330STCの開発、販売を開始
平成22年7月	LED用量産型プラズマCVD装置PD-5400の開発、販売を開始
平成22年8月	米国ノースカロライナ州に米国東部事務所を開設 (平成26年5月にニューヨーク州へ移転)
平成22年9月	中国北京市に北京事務所を開設
平成23年12月	アジア市場向けエッチング装置RIE-331 PCの開発、販売を開始
平成24年5月	ベトナムホーチミン市にベトナムサービスオフィスを開設
平成24年11月	SiCパワーデバイス向けドライエッチング装置RIE-600 Pの開発、販売を開始
平成25年7月	東京証券取引所JASDAQ (スタンダード) から市場第二部へ市場変更
平成25年10月	SiCパワーデバイス向け本格量産用ドライエッチング装置RIE-600 PCの開発、販売を開始
平成25年11月	MEMS向け本格量産用ドライエッチング装置RIE-800 PBCの開発、販売を開始
平成26年1月	東京証券取引所市場第二部から同第一部銘柄に指定
平成26年3月	米国Valence Process Equipment, Inc. とMOCVD装置の販売代理店契約を締結
平成26年5月	リヒテンシュタイン公国UCP Processing Ltd. の株式90%を取得し子会社化 (samco-ucp AGに社名変更)
平成26年9月	福岡市中央区に福岡営業所を開設
平成27年9月	公募増資により資本金を1,663,687千円に増資

年月	事項
平成27年12月	スウェーデンEpiIuvac ABとS i Cエピタキシャル成膜装置の販売代理店契約を締結
平成28年6月	電子デバイス向け原子層堆積装置AL-1の開発、販売を開始 第二生産技術棟(京都市伏見区)が完成

3【事業の内容】

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。

当社の製品は、薄膜を形成するCVD(Chemical Vapor Deposition=化学的気相成長)装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

(1) 各々の装置分類毎の概要は次のとおりであります。

装置区分	概 要
CVD装置	反応性の気体を基板上に供給し、化学反応によって薄膜を形成する装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属膜などを形成するために使われます。当社が開発したLS(Liquid Source)-CVD装置では、引火爆発性のあるガスを使用せず安全性に優れた液体原料を用いて、低温で均一性に優れた薄膜を高速で形成することが可能であります。
エッチング装置	各種半導体基板の半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻いたします。当社独自のトルネードICP(Inductively Coupled Plasma=高密度プラズマ)を利用するエッチング装置では、高速で高精度の微細加工が可能であります。
洗浄装置	実装基板や各種半導体基板などを溶液を用いずドライ洗浄する装置で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて処理する装置や紫外線と高濃度オゾンの併用で処理する装置などがあります。当社のドライ洗浄装置は、ウエット洗浄では難しい超精密洗浄を高効率で行うことが可能であります。
その他装置	上記装置には含まれない特別な装置であります。
その他	部品、保守メンテナンスなどがあります。

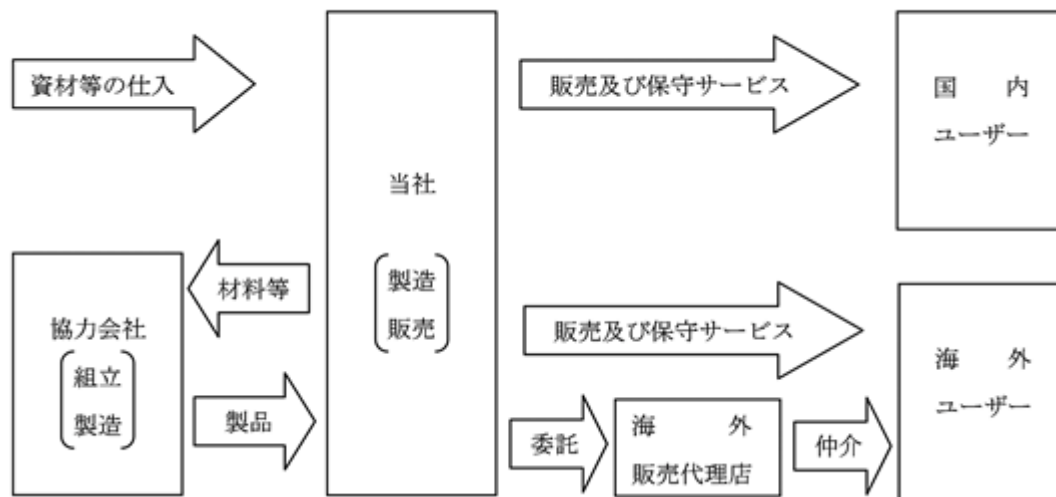
(2) 当社事業の用途別区分は次のとおりであります。

用 途	概 要
オプトエレクトロニクス分野	主に化合物半導体から作られるLED(Light Emitting Diode=発光ダイオード)やLD(Laser Diode=半導体レーザー)などの発光デバイスのほか、電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりする光通信デバイスなどに関する分野であります。
電子部品分野	パワーデバイス・高周波デバイス・各種センサー・MEMS(Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械素子)・SAW(Surface Acoustic Wave=弾性表面波)デバイス・水晶デバイス・磁気ヘッドなどに関する分野であります。
シリコン分野	三次元LSI(Large Scale Integrated circuit)・三次元パッケージやウェハー欠陥解析などに関する分野であります。
実装・表面処理分野	ICのパッケージングの洗浄や表面処理に関する分野であります。高密度実装に対応するために基板はますます小型化、薄型化、多ピン化しており、高度な洗浄機能が要求されております。
表示デバイス分野	有機EL(Electro Luminescence)、LCD(Liquid Crystal Display=液晶表示素子)、PDP(Plasma Display Panel)、などに関する分野であります。
その他分野	上記以外の分野であります。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する分野であります。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しております。

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであり、以上述べた関係を図示すると次のとおりであります。

(業態系統図)



(注) 台湾を中心とする保守サービス業務は現地法人「莎姆克股份有限公司」へ委託しております。

4【関係会社の状況】

該当事項はありません。

5【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

(平成28年7月31日現在)

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
169(4)	38.1	11.1	5,776,942

(注) 1. 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3. 当社は半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるためセグメント毎の記載はしていません。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1)業績

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が改善しているものの、不安定な世界情勢を背景に円高・株安が進行し、生産や輸出、個人消費が伸び悩む中、結果として景気回復は緩やかなものとなりました。世界経済では、米国経済は雇用情勢や個人消費が底堅く、欧州経済でも内需主導で緩やかな回復が続いていますが、英国の欧州連合（EU）離脱問題、中国やその他の新興国経済の減速により、世界経済全体は先行き不透明な状況が続いております。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、スマートフォンやタブレット型端末の世界的な需要拡大を背景にした生産設備投資に加え、世の中に存在する様々なモノがネットワークと繋がるIoT（= Internet of Things）時代を迎え、当社の関わる化合物半導体を用いた新たなモバイル機器や車載センサーなどの電子部品分野、あるいはMEMSといった先端分野での研究開発投資が、幅広い企業で進みつつあります。一方で、中国市場の成熟化や新興国市場の減速による先行きへの懸念から、一部の企業では投資判断を先延ばしにする動きも見られました。

このような状況の下、国内市場は電子部品分野の高周波フィルター用途、MEMS用途で販売を伸ばし、国内売上高は4,259百万円（前期比10.3%増）となりました。海外市場においても電子部品分野が牽引しましたが、全体としては勢いに欠ける結果となり、輸出販売高は1,085百万円（前期比22.0%減）となりました。

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高が5,345百万円（前期比1.8%増）、営業利益は744百万円（前期比10.9%増）となりました。また、円高の影響による為替差損170百万円（前期は為替差益158百万円）が発生し、新株式発行による株式交付費11百万円を計上したことから、経常利益は555百万円（前期比33.0%減）、当期純利益は348百万円（前期比16.4%減）となりました。

主な品目別の売上高は、次のとおりであります。なお、当社は半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるためセグメント毎の記載はしておりません。

（CVD装置）

オプトエレクトロニクス分野の各種絶縁膜、保護膜形成用途での海外販売があったものの、国内販売は低調であり、売上高は272百万円（前期比64.1%減）となりました。

（エッチング装置）

前事業年度に引き続き、電子部品分野の高周波フィルター用途での生産機で大きく販売を伸ばし、売上高は3,754百万円（前期比5.0%増）となりました。

（洗浄装置）

半導体パッケージの表面洗浄やワイヤーボンディング前の電極洗浄等で幅広い需要がありました。特に、実装・表面処理分野のリピーター販売が好調で、売上高は452百万円（前期比51.7%増）となりました。

（その他）

既存装置のメンテナンスや部品販売、装置の移設・改造などが大幅に増加し、売上高は865百万円（前期比39.6%増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ1,630百万円増加し、2,893百万円（前事業年度末比129.1%増）となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は1,179百万円（前期比603.7%増）となりました。これは主に売上債権の減少874百万円、税引前当期純利益555百万円がプラスに寄与した一方、仕入債務の減少が339百万円であったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は187百万円（前期比72.1%増）となりました。その主な内容は、定期預金の預入による支出が2,843百万円、有形固定資産の取得による支出が158百万円、関係会社株式の取得による支出が61百万円に対して、定期預金の払戻による収入が2,837百万円、貸付金の回収による収入が53百万円であったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は757百万円（前期に使用した資金は148百万円）となりました。これは主に配当金の支払が126百万円であった一方、株式の発行による収入が888百万円であったことによるものです。

2【生産、受注及び販売の状況】

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況につきましては、当社の品目別に記載しております。

(1) 生産実績

当事業年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別	当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日)	前年同期比(%)
CVD装置(千円)	225,600	32.7
エッチング装置(千円)	3,603,415	86.5
洗浄装置(千円)	401,784	126.8
その他(千円)	937,456	135.4
合計(千円)	5,168,256	88.1

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当事業年度の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
CVD装置	135,083	17.7	19,730	12.5
エッチング装置	2,670,933	61.4	470,490	30.3
洗浄装置	455,427	117.7	106,200	103.1
その他	885,648	134.7	121,176	119.8
合計	4,147,092	67.4	717,596	37.5

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別	当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月 31日)	前年同期比(%)
CVD装置(千円)	272,703	35.9
エッチング装置(千円)	3,754,613	105.0
洗浄装置(千円)	452,217	151.7
その他(千円)	865,658	139.6
合計(千円)	5,345,193	101.8

(注) 1. 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前事業年度 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月 31日)		当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月 31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
(株)金沢村田製作所	736,009	14.0	1,449,666	27.1
日亜化学工業(株)	1,113,228	21.2	-	-

2. 当事業年度の日亜化学工業(株)については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。
3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

当社は、化合物半導体向けの製造装置を主力製品とし、研究開発機市場と生産機市場それぞれで事業を展開しております。当社は、「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを経営理念としており、研究開発型企業として成長してきた高度な技術力を維持すると同時に、その技術蓄積を生産機市場で活かすことで、事業規模の拡大を図っております。加えて、当社のコアテクノロジーである「薄膜技術」は医療、バイオ、環境といったライフサイエンス及びエネルギー分野に活かすことが可能であり、中期的には当社の新規事業、新分野として成長させることを目指しております。

平成27年8月17日開催の取締役会決議により、今後の事業拡大に備えた事業基盤を構築するとともに収益力の強化及び企業価値の拡大のため、平成27年9月1日を払込期日とする新株式発行を実施いたしました。新株式発行により得られた資金は、海外拠点の整備、新しいマーケット開拓のための研究開発に用いる機械装置等の取得資金、生産能力増強のための工場設備の増強資金、情報インフラ等に係る設備投資資金に充当する計画であります。また、平成28年8月よりスタートする新中期経営計画において、当社設立40周年に向けたロードマップを作成し、以下の課題に取り組んでまいります。

事業の成長力向上

近年、成長を遂げてきたスマートフォン・タブレット端末を中心としたモバイル機器を始め、更なる技術の高度化に伴う新しい需要創出、あらゆる産業での電子化の進展が期待されております。また、世の中に存在する様々なモノがネットワークと繋がるIoT(モノのインターネット)、自動運転、ロボット、AI(人工知能)等の技術革新の時代が本格的な幕開けを迎えつつあり、注目が集まります。当社としては既存事業の強化を果たしながら、よりグローバルな視点で事業領域、事業分野を見定め、持続的な発展、成長を実現するための施策を実行してまいります。当社は、北米、欧州、中国、台湾、韓国、東南アジア・インド等の世界各国で事業を行っており、中期的に海外売上高比率50%以上の達成を目指しております。海外拠点網の拡充、現地人材の採用を進め、海外の販売代理店や子会社を活用し、事業の成長力向上に取り組んでおります。

平成28年6月には、生産能力増強のため、京都市伏見区の本社社屋の近接地に組立・調整・検査を目的とした第二生産技術棟を建設いたしました。

新製品、新規事業の早期業績への寄与

当社の属する半導体等電子部品製造装置市場は、常に技術開発の競争、顧客ニーズの多様化や高度化、グローバル化が加速しており、継続的な研究開発活動による高付加価値・高機能製品の開発、新製品の市場投入を進めることで、市場での競争力を維持し続けることが命題であります。そのためにも、現在の製品群であるCVD装置、エッチング装置、洗浄装置に次ぐ、新製品の開発や、新規事業の早期業績への寄与を目指しております。その一環として、当期につきましては、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの次世代パワー半導体のゲート酸化膜形成用の原子層堆積(ALD: Atomic Layer Deposition)装置を開発、販売を開始いたしました。LED、LD、パワーデバイス、高周波デバイス、MEMS、三次元LSIのTSV(Through Silicon Via=シリコン貫通電極)等の最先端分野において取引先ニーズに対応できる新製品の開発、製品のラインナップ化を一層強化いたします。

また、新しいマーケット開拓のため、米国オプトフィルムズ研究所、英国ケンブリッジ大学内研究所との3極体制での研究開発、国内外の大学や各種クラスターとの共同研究の継続により、薄膜事業に関連する新規事業を創出し、成長を加速させてまいります。

グローバル組織・体制の強化

東京証券取引所第一部上場企業としての成長戦略の実現、社会的責任の実現と企業価値の向上を支えるため、グローバル組織・体制の強化を進めてまいります。海外事業の拡大にあたり、中期的な視点に基づいたグローバル人材の育成・強化や、コーポレートガバナンスの充実、内部統制システムの構築・推進によるコンプライアンス体制を確立してまいります。

株主、取引先、従業員等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指し、長期的な観点に立った財務体質と事業基盤の強化、収益力の強化、適切な利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

4【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。

(1) 設備投資動向の影響について

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売を行っております。当社が事業を展開する化合物半導体市場は、LED、LDなどのオプトエレクトロニクス分野や、高周波デバイス、各種センサー、MEMS、パワーデバイスなどの電子部品分野を中心に、大きな成長が期待されていますが、その反面、ニーズや経済環境の変化によっては、需給バランスが大きく崩れることもあり、これに伴う顧客の設備投資の凍結や減産、計画変更等が発生した場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) カントリーリスクについて

当社は、北米、欧州、中国、台湾、韓国、東南アジア等の世界各国で事業を行っており、今後も海外市場での販売は当社の重要な経営課題となっております。しかしながら、海外事業展開においては、各国の法令、政治・社会情勢、文化宗教、商慣習の違いに起因するリスクに対処できないことにより、想定通りの成果を上げることができない可能性があり、この場合には当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 特定地域、特定顧客への販売依存度について

生産用途向け製品の売上高比率の増加に伴い、海外の特定地域や国内外の特定顧客からの受注が集中することにより、売上高が大きく増減する可能性があります。特定地域、特定顧客の設備投資が低迷し装置需要が減少した場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 新製品開発リスクについて

当社は、半導体製造装置業界におけるCVD装置、エッチング装置、洗浄装置において、顧客が求めるニーズに対応した研究開発を継続的に実施し、新製品をタイムリーに市場投入してまいりました。しかしながら、技術革新や製品開発のスピードが速い半導体製造装置業界において、将来のニーズを予測し、それに見合った新製品を開発し続けることは容易ではありません。他社製品に対して優位性ある新製品をタイムリーに適正な価格で市場に投入できない場合、市場の技術トレンドや製品仕様が当社の開発内容と異なる方向に向かった場合、あるいは当社の新製品の開発が著しく遅れた場合は、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 資材等の調達に関するリスクについて

当社の生産活動には、原材料、部品等が適時、適切に納入されることが必要ですが、原材料、部品等の一部については、その特殊性から仕入先や外注先が限定されているものや代替の困難なものがあります。当社では、仕入先や外注先と長年にわたり良好な関係を維持し、複数社購買を実施するなど安定的な調達を図っておりますが、仕入先や外注先の災害や事故、仕入価格の高騰等で、部品の安定的な調達が確保できない可能性があります。その場合は、製品の出荷遅延による機会損失等が発生し、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 人材の確保と育成について

当社の持続的成長を実現するため、高度なスキルを有する管理者、技術者、営業担当者、メンテナンス・サービス要員の確保と育成は極めて重要であり、社員の教育を体系的・継続的に実施する必要があります。しかしながら、必要な人材の確保が計画通りに進まなかった場合には、当社の将来の成長と業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 製造物責任について

当社が提供する製品は、厳しい品質管理のもとに設計・製造されておりますが、万一顧客に深刻な損失をもたらした場合には損失に対する責任を問われる可能性があります。さらに、これらの問題による当社の企業イメージの低下は、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 知的財産権について

当社は、独自技術の専有化、他社製品との差別化及び競争力強化のために、様々な技術やノウハウを開発しており、その技術やノウハウが第三者の特許権その他の知的財産権を侵害しないよう厳重に管理しております。しかしながら、既に多くの特許権その他の知的財産権が存在し、日々新しい特許権その他の知的財産権が次々と取得される中で、見解の相違などにより第三者から特許権侵害等で提訴される可能性があります。また、当社の事業展開に必要な技術についてライセンスを取得できなかった場合には、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 債権回収リスクについて

当社は顧客に関する信用リスクの管理強化策や軽減策を実施しておりますが、経済状況の急変により予想外の倒産や支払遅延が発生した場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10) 為替リスクについて

当社の海外取引のうちアジア向けは原則日本円建、欧米向けは原則米国ドル建であります。今後も海外取引を拡大する方針であり米国ドル建の取引が増加することになれば為替予約を活用したとしても為替変動リスクを被る可能性があります。また、当社は外貨建資産（未予約の現預金等）も保有しております。そのため、円建資産に転換する場合だけでなく財務諸表作成のための換算においても為替変動の影響を受ける可能性があります。

(11) 情報セキュリティについて

当社は、事業遂行にあたり、重要情報や取引先等の秘密情報を有しております。これらの情報については、法令や社内規程に基づき厳格に管理しておりますが、予期せぬ事態によってこれらの情報が漏洩した場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(12) 災害等による影響について

当社は災害等による影響を最小限に留めるため必要とされる安全対策や事業の早期復旧のための対策を実施しておりますが、大規模な台風や地震等の自然災害、疫病の流行、テロ、大規模な停電、火災、事故等の不測の事態が発生した場合、本社機能や製品生産に影響を与え、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

5【経営上の重要な契約等】

当社が締結している主な契約は、次のとおりです。

相手方の名称	契約名	契約内容	契約期間
(独)ロバート・ボッシュ社	特許ライセンス契約	(独)ロバート・ボッシュ社より、マイクロマシンや各種センサーの加工に用いられるシリコンの高異方性ディープエッチングを高速に行うことを目的とする「ボッシュプロセス」と呼ばれるライセンスの供与を受ける契約	平成15年12月18日から平成30年8月19日まで

(注) (独)ロバート・ボッシュ社との契約は、平成23年3月3日の契約変更により、期限が当初の平成25年11月27日から平成30年8月19日に延長されました。

6【研究開発活動】

当社は、「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを経営理念としており、「創造性を重視し、常に独創的な薄膜製造、加工技術を世界の市場に送る」、「直販体制を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する」、「事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値の追求を目的とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする」ことを経営の基本方針としております。この目標達成のため、技術革新の著しい半導体等電子部品業界の基礎研究から応用研究まで、幅広い研究開発に取り組んでおります。

本社研究開発センターは、装置開発の活性化を目的とした複数のテーマ別にプロジェクトを運営しており、既存装置の改良、改善、新製品の開発、営業支援のためのデモ実験等を行っております。また、米国オプトフィルムズ研究所では、新たな半導体材料に係る基礎研究を行っております。一方、社外との共同研究も積極的に実施しており、有望なテーマがあれば、大学等の研究機関と共同研究を行っております。なお、平成12年1月より英国ケンブリッジ大学キャンベンディッシュ研究所内にある当社英国ケンブリッジ大学内研究所に社員を派遣し、酸化物半導体に関する基礎研究を行っております。

当事業年度における研究開発活動の成果は、次のとおりであります。

・電子デバイス向け原子層堆積装置AL-1の開発、販売を開始

平成27年12月、省エネルギー効果が大きく、グリーンエレクトロニクスの要として近年期待される炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの次世代パワー半導体のゲート酸化膜形成用の原子層堆積(ALD: Atomic Layer Deposition)装置を開発、販売を開始いたしました。ALD装置「AL-1」では、GaN MOSFET、GaN MOSHET及び4H-SiC MOSFETのゲート酸化膜に最適なピンホールフリーの緻密なアルミナ(AlO_x)膜及びSiO₂膜の形成が可能です。基板有効径は212mmで8インチウエハーまで対応しており、4インチウエハーの場合3枚の同時処理が可能です。研究開発からセミ量産まで対応しております。

上記活動に伴い、当事業年度の研究開発費は200百万円となっております。

なお、当社は半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしていません。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。当社は、財務諸表の作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積りによる不確実性のため、これらの見積りとは異なる場合があります。

(2) 財政状態の分析

(流動資産)

当事業年度末における流動資産の残高は、6,844百万円で前事業年度末に比べ527百万円増加いたしました。売上債権が874百万円減少した一方、売上債権の回収及び新株式の発行899百万円により現金及び預金が1,634百万円増加したのが主な要因であります。

(固定資産)

当事業年度末における固定資産の残高は、3,775百万円で前事業年度末に比べ144百万円増加いたしました。保有する投資有価証券の時価が下落したことにより投資有価証券が61百万円減少した一方、第二生産技術棟の取得により建設仮勘定が113百万円増加したことと、関係会社株式が61百万円増加したことが主な要因であります。

(流動負債)

当事業年度末における流動負債の残高は、1,554百万円で前事業年度末に比べ430百万円減少いたしました。買掛金が339百万円、未払法人税等が136百万円減少したのが主な要因であります。

(固定負債)

当事業年度末における固定負債の残高は、722百万円で前事業年度末に比べ24百万円増加いたしました。退職給付引当金が18百万円、役員退職慰労引当金が10百万円増加したのが主な要因であります。

(純資産)

当事業年度末における純資産の残高は、8,342百万円で前事業年度末に比べ1,077百万円増加いたしました。これは、新株式の発行により資本金が449百万円、資本準備金が449百万円増加したこと、利益剰余金が222百万円増加したことなどによります。自己資本比率は78.6%と前事業年度末比5.6ポイント上昇いたしました。

(3) 経営成績の分析

「1 業績等の概要 (1)業績」の項に記載のとおりであります。

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金状況は、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高が前事業年度期末に比べ1,630百万円増加し、2,893百万円（前事業年度末比129.1%増）となりました。キャッシュ・フローの状況につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

なお、直近5事業年度におけるキャッシュ・フロー指標の推移は、次のとおりであります。

	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
自己資本比率 (%)	75.8	76.1	77.3	73.0	78.6
時価ベースの自己資本比率 (%)	47.1	67.4	79.7	82.7	61.4
債務償還年数 (年)	2.0	13.9	-	4.9	0.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	50.9	8.0	-	28.1	221.4

(注) 1. 各指標は、下記の基準で算出しております。

- ・自己資本比率：自己資本 / 総資産
- ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産
- ・債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー
- ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

2. 第35期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めております。当社を取り巻く事業環境は大きく変化しており、国内においては、高輝度LED、LD、高周波デバイス、パワーデバイスやMEMSといった化合物半導体を用いた各種デバイスに対する研究開発、生産設備への投資が拡大の傾向にあり、また、海外においても当社の関わる化合物半導体市場の拡大が進んでおります。当社は現在の環境を飛躍のチャンスととらえ、中期経営計画において当社設立40周年に向けたロードマップを作成し事業を展開しております。具体的には、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 対処すべき課題 及び 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社で当事業年度に実施いたしました設備投資の総額は259百万円で、主に生産設備（第二生産技術棟）の取得に166百万円、デモ実験用装置の製造に34百万円の設備投資を実施いたしました。

また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

なお、当社は半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしていません。

2【主要な設備の状況】

平成28年7月31日現在における主要な設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(千円)						従業員数 (人)
		建物及び構 築物	機械及び装 置	土地		その他	合計	
				面積㎡	金額			
本社工場（生産技術 研究棟、製品サービ スセンター、本社拡 充用地を含む） (京都市伏見区)	製造業務、販売業務 及び統括業務	214,934	4,629	[2,490.9] 8,044.0	1,969,202	20,474	2,209,239	116(3)
研究開発センター (第二研究開発棟を 含む) (京都市伏見区)	研究開発業務	59,739	93,160	1,749.0	561,634	31,725	746,259	18

(注) 1. 金額は帳簿価額であります。

2. 上記中の[]書きは賃借中のものであります。

3. 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、()外数で記載しております。

4. 本社工場には、管理業務及び販売業務にかかる設備を含んでおります。

3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等（平成28年7月31日現在）

事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手年月	完了予定年月	完成後の 増加能力
		総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
生産技術研究棟 (京都市伏見区)	建物 (改修工事他)	386	-	増資資金 (注) 4	平成28年 8月	平成30年 7月	(注) 2
第二生産技術棟 (京都市伏見区)	建物附属設備 (クリーンルーム他)	210	176	増資資金 自己資金	平成27年 6月	平成29年 1月	(注) 2
研究開発センター、第二 研究開発棟及び生産技術 研究棟 (京都市伏見区)	機械装置 工具、器具及び備品	360	210	増資資金 自己資金	平成26年 2月	平成30年 7月	(注) 3
オプトフィルムス研究所 (米国カリフォルニア 州)	機械装置 工具、器具及び備品	160	5	増資資金 (注) 4	平成28年 7月	平成30年 7月	(注) 3
本社 (京都市伏見区)	ソフトウェア 工具、器具及び備品等	292	17	増資資金 (注) 4	平成28年 1月	平成30年 7月	(注) 3

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 生産技術研究棟及び第二生産技術棟の生産能力は、定量的な数字では表し難いので記載を省略してあります。

なお、新設する第二生産技術棟の延面積（賃借）は849㎡であります。

3. 研究開発に係る機械装置等、本社ソフトウェア等の能力は、定量的な数字では表し難いので記載を省略してあります。

4. 増資資金で不足が生じた場合は、増資資金及び自己資金での対応を予定しております。

(2) 重要な設備の除却等（平成28年7月31日現在）

該当事項はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	14,400,000
計	14,400,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (平成28年7月31日)	提出日現在発行数(株) (平成28年10月21日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	8,042,881	8,042,881	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数 100株
計	8,042,881	8,042,881	-	-

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減数 (株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増 減額(千円)	資本準備金残 高(千円)
平成23年8月1日 (注)1	1,173,813	7,042,881	-	1,213,787	-	1,629,587
平成27年9月1日 (注)2	1,000,000	8,042,881	449,900	1,663,687	449,900	2,079,487

(注)1. 株式分割(1:1.2)によるものであります。

2. 公募による新株式発行(一般募集)

発行価格 949円

発行価額 899.80円

資本組入額 449.90円

払込金総額 899,800千円

(6)【所有者別状況】

(平成28年7月31日現在)

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株 式の状況 (株)
	政府及び地方 公共団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の法 人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	27	24	47	29	5	8,704	8,836	-
所有株式数 (単元)	-	12,838	1,564	18,538	1,802	76	45,267	80,085	34,381
所有株式数の 割合(%)	-	16.0	2.0	23.1	2.3	0.1	56.5	100	-

(注) 自己株式9,255株は「個人その他」に92単元及び「単元未満株式の状況」に55株を含めて記載しております。

(7) 【大株主の状況】

(平成28年7月31日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
辻 理	滋賀県大津市	1,014	12.61
サムコエンジニアリング(株)	京都市伏見区竹田藁屋町64番地	920	11.44
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	京都市伏見区竹田藁屋町36番地 サムコ(株)内	800	9.95
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	東京都中央区晴海1-8-11	218	2.72
辻 一美	滋賀県大津市	201	2.50
辻 猛	兵庫県尼崎市	201	2.50
サムコ従業員持株会	京都市伏見区竹田藁屋町36番地	197	2.45
(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2-7-1	129	1.61
京都中央信用金庫	京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91	120	1.49
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク銀行(株))	388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA (東京都新宿区新宿6-27-30)	105	1.32
計	-	3,908	48.60

(注) 1. サムコエンジニアリング(株)は、当社代表取締役会長辻理の資産管理会社であります。

2. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 218千株

3. 当期における主要株主の異動は以下のとおりであります。なお、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書を平成28年4月21日に提出しております。

異動のあった主要株主の氏名	異動年月日		所有議決権の数 (個)	総株主の議決権に 対する割合
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	平成28年4月21日	異動前	-	-
		異動後	8,000	10.00%

異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が平成28年3月11日に提出した第37期第2四半期報告書に記載された平成28年1月31日現在の総株主数の議決権の数(79,989個)を分母として計算しております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

(平成28年7月31日現在)

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 9,200	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 7,999,300	79,993	-
単元未満株式	普通株式 34,381	-	-
発行済株式総数	8,042,881	-	-
総株主の議決権	-	79,993	-

【自己株式等】

(平成28年7月31日現在)

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
サムコ 株式会社	京都市伏見区竹田 藁屋町36番地	9,200	-	9,200	0.11
計	-	9,200	-	9,200	0.11

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	27	27,274
当期間における取得自己株式	-	-

(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
保有自己株式数	9,255	-	9,255	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体制の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続する基本方針のもと、余剰資金につきましては業績連動的な配当の考え方を合わせて取り入れております。

また、当社は期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、期末配当については株主総会にて決定しております。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。中間配当につきましては、年間を通じての出荷平準化の取組により第2四半期累計期間での利益確保を前提に早期の実施を目指しております。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株につき普通配当20円00銭を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は45.2%となりました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える技術・製品開発体制を強化し、更には、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成28年10月21日 定時株主総会決議	160,672	20.00

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
決算年月	平成24年7月	平成25年7月	平成26年7月	平成27年7月	平成28年7月
最高(円)	1,125	968	1,525	1,279	1,183
最低(円)	563	450	786	941	725

(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成25年7月24日より東京証券取引所市場第二部、平成26年1月9日より東京証券取引所市場第一部におけるものであります。それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年2月	3月	4月	5月	6月	7月
最高(円)	921	949	965	968	924	873
最低(円)	725	787	852	889	738	802

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼CEO	新規事業統括	辻 理	昭和17年3月7日生	昭和52年3月 サムコインターナショナル創業 昭和54年9月 当社設立、代表取締役社長 昭和61年6月 サムコエンジニアリング(株)設 立、代表取締役(現任) 平成26年10月 当社代表取締役会長兼社長 平成28年10月 当社代表取締役会長兼CEO新規事業 統括(現任)	(注)3	1,014
代表取締役 社長兼COO	国内事業統括	石川 詞念夫	昭和32年6月20日生	昭和56年4月 当社入社 平成8年8月 当社東京営業部長 平成10年10月 当社取締役東京営業部長 平成16年9月 当社取締役営業本部長 平成20年11月 当社取締役営業部門統括部長 平成22年11月 当社取締役執行役員営業部門統括 部長 平成23年11月 当社取締役常務執行役員営業部門 統括部長 平成24年4月 当社取締役常務執行役員営業統括 部長 平成24年11月 当社取締役副社長執行役員営業統 括部長 平成27年10月 当社取締役副社長執行役員営業統 括部長兼営業技術部長 平成28年10月 当社代表取締役社長兼COO国内事業 統括(現任)	(注)3	27
取締役	海外事業統括	川邊 史	昭和49年12月7日生	平成11年4月 中部電力(株)入社 平成20年7月 当社入社 平成22年11月 当社執行役員オプトフィルムス研 究所部長 平成24年10月 当社取締役執行役員オプトフィル ムス研究所部長 平成26年10月 当社取締役執行役員海外事業推進 兼新規事業担当 平成26年11月 当社取締役常務執行役員海外事業 推進兼新規事業担当 平成28年10月 当社取締役常務執行役員海外事業 統括(現任)	(注)3	20
取締役	管理統括部長 兼経理部長 兼経営企画室長	竹之内 聡一郎	昭和33年10月31日生	昭和56年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱東京U FJ銀行)入社 平成24年8月 当社入社 平成24年9月 当社管理統括部長兼経理部長兼経 営企画室長 平成24年11月 当社執行役員管理統括部長兼経理 部長兼経営企画室長 平成26年10月 当社取締役執行役員管理統括部長 兼経理部長兼経営企画室長(現 任)	(注)3	4
取締役	社長室長	関 仲修	昭和28年3月31日生	昭和53年4月 日産自動車(株)中央研究所入社 昭和62年10月 大和証券(株)入社 平成24年5月 当社入社 平成24年9月 当社社長室長 平成25年4月 当社執行役員社長室長 平成28年10月 当社取締役執行役員社長室長(現 任)	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	-	村上 正紀	昭和18年11月28日生	昭和46年4月 京都大学工学研究科研究員 昭和46年6月 米国カリフォルニア大学(UCLA)研究員 昭和50年2月 米国IBMワトソン中央研究所研究員 昭和58年12月 米国IBMワトソン中央研究所薄膜材料部門マネジャー 平成2年8月 京都大学工学部教授 平成8年4月 京都大学大学院工学研究科教授 平成19年3月 京都大学名誉教授(現任) 平成19年4月 学校法人立命館副総長 立命館大学グローバルイノベーション研究機構教授 平成26年10月 当社社外取締役(現任) 平成27年1月 学校法人立命館理事補佐(現任) 立命館大学特別招聘研究教授(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	-	小林 弘明	昭和17年3月4日生	昭和39年4月 東洋レーヨン(株)(現 東レ(株))入社 昭和49年10月 米国カリフォルニア州立大学パークレー校化学工学科博士課程修了 平成17年6月 東レ(株)代表取締役副社長 平成19年6月 東レ(株)相談役 平成20年10月 当社社外監査役 平成21年6月 東レ(株)顧問(現任) 平成28年10月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1
監査役(常勤)		辻村 茂	昭和27年3月10日生	昭和50年5月 (株)佐野家入社 平成3年4月 当社入社 平成18年1月 当社総務部長 平成23年11月 当社執行役員総務部長 平成24年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	8
監査役 (注)2		木村 隆之	昭和16年1月21日生	昭和41年4月 大阪ガス(株)入社 昭和62年10月 京都リサーチパーク(株)取締役 昭和63年5月 (株)サイエンスセンターインターナショナル常務取締役 平成13年8月 シー・デザイン(株)代表取締役(現任) 平成13年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2		西尾 方宏	昭和27年9月9日生	昭和49年11月 監査法人大和会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所(平成26年12月まで) 昭和53年3月 公認会計士登録 平成13年7月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員(現パートナー) 平成24年1月 立命館大学大学院経営管理研究科教授(現任) 平成27年1月 西尾公認会計士事務所所長(現任) 平成27年6月 株式会社島津製作所社外監査役(現任) 平成28年6月 株式会社マンダム社外監査役(現任) 平成28年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計						1,078

- (注)1. 取締役村上正紀及び小林弘明は、社外取締役であります。
2. 監査役木村隆之及び西尾方宏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成28年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成28年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. サムコエンジニアリング(株)は、当社代表取締役会長辻理の資産管理会社であります。
6. 取締役川邊史は代表取締役会長辻理の子の配偶者であります。
7. 当社では、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、平成28年11月1日付の人事異動で、執行役員は以下の9名となる予定であります。

副社長執行役員(昇格)	川邊 史	(取締役 海外事業統括)
常務執行役員(昇格)	竹之内 聡一郎	(取締役 管理統括部長兼経理部長兼経営企画室長)
執行役員(重任)	関 仲修	(取締役 社長室長)
執行役員(重任)	久保川 泰彦	(東日本営業部長)
執行役員(重任)	上田 泰照	(海外営業3部長)
執行役員(重任)	ピーター・ウッド	(USオペレーション担当部長)
執行役員(重任)	外山 信一	(西日本営業部長)
執行役員(再任)	本山 慎一	(開発部長兼基盤技術研究所長)
執行役員(新任)	山下 晴彦	(製造部長)

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業統治の体制

イ. 企業統治の体制の概要

当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築する上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識しており、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んでおります。

- ・当社では、設立時から7月決算とすることで株主総会の集中日を回避し、参加しやすく開かれた株主総会を目指しております。
- ・当社では、取締役会は意思決定の迅速化と経営責任を明確化するため、月1回の開催を定例化し、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況の管理監督がなされております。
- ・当社の取締役は7名（うち2名は社外取締役）ですが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しながら、開かれた運営を基本としております。
- ・当社は、執行役員制度を導入しており、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
- ・当社は監査役制度を採用しております。監査役は3名のうち辻村茂氏が常勤監査役で残り2名は社外監査役であり、取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェックし、公正な意見が発言できる仕組みを作り上げております。
- ・当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

ロ. 企業統治の体制を採用する理由

当社では、企業競争力強化を図り、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を目的としております。また、コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重する企業風土作りに努めております。

従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制を採用しております。

ハ. 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況

内部統制については、社長室の専任者1名が年間計画に基づく内部監査を実施して、内部牽制の実効性を高めております。社長室は、業務活動の全般に関し、その妥当性及有効性及び法規制・社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部署に助言・勧告を行うとともに経営者に速やかに報告しております。リスク管理については、管理統括部内の総務部が窓口となって各部門から適宜報告を受けるとともに、コンプライアンスの監視、リスク・チェックの強化に取り組んでおります。顧問弁護士からはコーポレート・ガバナンス体制、法律面等についての公正かつ適切な助言、指導を受けております。今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

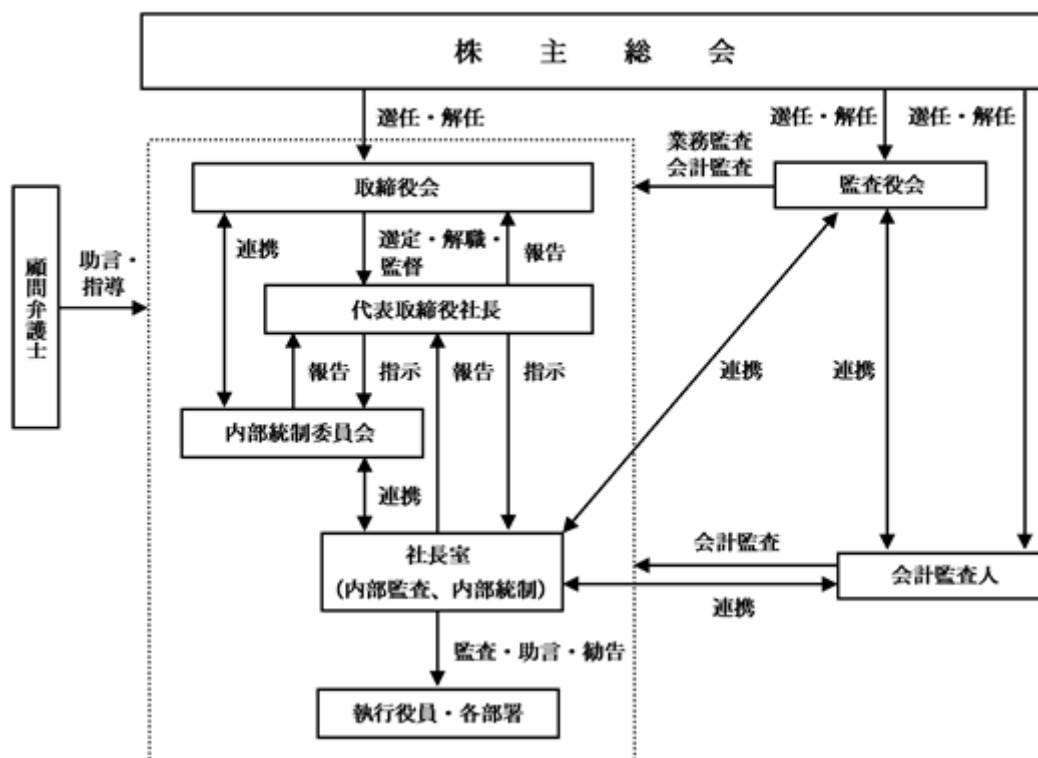
なお、当社は、取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保する体制について、以下の体制を構築しております。

- a. 当社における取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ・取締役、執行役員及び使用人が法令、定款及び社内規定を遵守し、誠実に実行し、業務遂行するために、取締役会は取締役、執行役員及び使用人を対象とする「企業倫理行動指針」「倫理規程」及び「コンプライアンス基本規程」を制定する。
 - ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進する。
 - ・コンプライアンスの推進については、コンプライアンス基本規程に基づき社長室にその業務の窓口を設置し、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、定期的に取締役会及び監査役会にその結果を報告する。
 - ・取締役、執行役員及び使用人が法令違反その他法令上疑義のある行為等を発見した場合には、適切に対応するため、社内における通報制度を構築し、運用する。
 - ・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係も含め一切の関係を持たないこととする。その不当要求に対しては、法令及び社内規定に則り毅然とした姿勢で組織的に対応する。
- b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ・取締役の職務の執行及び意思決定に係る記録や文書は、保存及び廃棄等の管理方法を法令及び文書管理規程に基づき、適切に管理し、関連規程は必要に応じて適宜見直しを図る。
 - ・取締役、監査役及び会計監査人は、これらの情報及び文書を常時閲覧できる。

- c. 当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
- ・リスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
 - ・不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を総務部内に設置し、顧問弁護士等を含む外部アドバイザーの協力のもと、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
- d. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・定例の取締役会を毎月1回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
 - ・取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
 - ・取締役会において、中期経営計画及び各事業年度予算を立案し事業目標を設定するとともに、その進捗状況を監督する。
 - ・取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」「会議規程」において、職務の執行の責任及びその執行手続きが規定されており、効率的な職務執行を確保する。また各規程は必要に応じて適宜見直しを図る。
- e. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・「関係会社管理規程」に基づいて当社の子会社等の関係会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備する。この体制を整備することによって、当社の子会社を含む関係会社の損失の危険を管理する。
 - ・当社の子会社には、当社の役職者が役員として就任し、当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを監視し、これを確保する体制を整備する。
 - ・当社の社長室は、関係会社に対し定期的な内部監査を行い、監査の結果は当社の代表取締役社長、監査役及び関係部署に報告することで、関係会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制を整備する。
- f. 監査役職務を補助すべき使用人を置くことに関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・現在、監査役職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて監査役職務補助のための監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が協議を行うものとする。
 - ・当該使用人の任命、異動については、監査役会の事前の同意を得ることで取締役からの独立性を確保し、各監査役の当該使用人に対する指示の実効性を確保する。
- g. 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
- ・取締役、執行役員及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した等、監査役に報告すべき事由があると認める場合には、ただちに当該事由を監査役に報告する。
 - ・常勤監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、内部統制委員会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または使用人にその説明を求めることができるものとする。
 - ・当社の子会社の取締役ないし使用人及びこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査役に対して、当社の監査役に報告すべき事由があると認める場合には、ただちに当該事由を監査役に報告する。
- h. g記載の体制を利用して報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ・当社は、社内通報規程に基づいて通報をした者に対して、当該通報をしたことによって、いかなる不利益をも課してはならない（社内通報規程第10条）。
 - ・当社は、g記載の体制を利用してなされた報告が、当社の社内通報規程に則ってなされたものでなくとも、同規程第10条の趣旨に鑑みて、当該報告をしたことを理由として、報告者に対して不利な取扱いをしない。
- i. 当社の監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- ・取締役会は、監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等会社法第388条の規定に基づく請求をした場合には、当該規定やその趣旨に則って適切に処理をする。
 - ・取締役会は、事業年度ごとに、上記の請求がなされた場合に備えて、予算を確保する等の適切な措置を講じる。
- j. その他当社の監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制
- ・監査役が代表取締役社長と定期的に会合を持ち、意見や情報交換を行える体制を構築する。
 - ・監査役職務執行にあたり、監査役が必要と認めるときには、当社の会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っていくものとする。
- k. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
- ・金融商品取引法等が定める財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の体制の整備、運用、評価を継続的に行い、不備に対する必要な是正措置を講ずる。

業務執行と内部統制の仕組みについては、以下に示すとおりであります。

業務執行と内部統制図



内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

社長室は、監査役と連携して社内各部門の業務執行状況について定期的な内部監査を行っております。

監査役は、取締役会に出席するほか、定例的に開催される重要な会議に出席し、経営監視の機能を果たしております。

会計監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。会計監査人と監査役及び社長室は随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。

指定有限責任社員	業務執行社員	中島 久木	有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員	業務執行社員	池田 剛士	有限責任 あずさ監査法人

継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。

また、監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。

社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役であります村上正紀氏は、学校法人立命館理事補佐及び立命館大学特別招聘研究教授として豊富な学識と幅広い見識を有しており、海外企業の研究分野で培った高度な経験を活かして、業務執行に対する一層の監督機能を果たしております。また、社外取締役であります小林弘明氏は、当社の社外監査役在任期間において、東レ株式会社における技術担当役員としての豊富な経営経験や、同氏が化学業界で培ったビジネス経験に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいております。また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただくため、社外取締役として新たに選任したものであります。

社外取締役2名と当社との間に取引関係はありませんが、村上正紀氏が特別招聘研究教授を勤める立命館大学との間には製品販売等の取引関係があります。また、小林弘明氏が顧問を務める東レ株式会社との間には製品販売等の取引関係があります。なお、取引の規模・性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。また、小林弘明氏は当社の株式1,200株を所有しております。

社外監査役2名と当社との間に取引関係はありませんが、西尾方宏氏が社外監査役を務める株式会社島津製作所との間には製品販売等の取引関係があります。なお、取引の規模・性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。

社外監査役は、会計監査人、社長室、常勤監査役とも定期的及び必要に応じて連携をとっており、財務諸表等の意見交換の機会を持ち、監査効率の向上に努めております。また、社外監査役は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。

なお、当社は、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的または専門的な視点で監督及び監査といった機能、役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者を選任しております。

社外取締役2名及び社外監査役2名の計4名は、当社との間に取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。なお、社外取締役の村上正紀氏及び小林弘明氏、社外監査役の木村隆之氏及び西尾方宏氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

役員報酬等

イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	73,881	54,103	9,118	10,660	5
監査役 (社外監査役を除く。)	13,170	12,450	-	720	2
社外役員	11,814	11,814	-	-	4

ロ. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

ニ. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。

なお、平成19年10月26日開催の第28期定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、平成16年10月22日開催の第25期定時株主総会での決議により、監査役の報酬額は年額20,000千円以内となっております。

株式の保有状況

イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

5銘柄 101,266千円

ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的前事業年度

特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)	保有目的
(株)村田製作所	5,321.751	97,920	取引関係等の強化のため
(株)アドテックプラズマテクノロジー	60,000	53,940	取引関係等の強化のため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,470	7,623	取引関係等の強化のため
(株)T&Dホールディングス	1,600	3,023	取引関係等の強化のため

(注)(株)村田製作所は、村田製作所取引先持株会の会員として保有しております。

当事業年度
 特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)	保有目的
(株)村田製作所	5,627,758	72,175	取引関係等の強化のため
(株)アドテックプラズマテクノロジー	60,000	22,500	取引関係等の強化のため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,470	4,421	取引関係等の強化のため
(株)T&Dホールディングス	1,600	1,706	取引関係等の強化のため

(注)(株)村田製作所は、村田製作所取引先持株会の会員として保有しております。

八. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
 該当事項はありません。

取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。中間配当につきましては、年間を通じての出荷平準化の取組により第2四半期累計期間での利益確保を前提に早期の実施を目指しております。

自己の株式の取得の決定機関

当社は、機動的に自己株式の取得を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2)【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
15,000	-	15,000	1,500

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「コンフォートレター作成業務」であります。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定につきましては、当社の規模・特性及び監査公認会計士等の監査日数を勘案し、監査公認会計士等との協議及び監査役会の同意を経た上で決定しております。

第5【経理の状況】

1．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成27年8月1日から平成28年7月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

3．連結財務諸表について

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）第5条第2項により、当社の子会社は、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準	1.38%
売上高基準	3.22%
利益基準	4.35%
利益剰余金基準	4.04%

4．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また、公益財団法人財務会計基準機構及び監査法人等が主催するセミナーに参加しております。

1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,050,158	4,684,324
受取手形	56,863	30,709
売掛金	2,377,932	1,519,877
製品	-	29,652
仕掛品	661,732	468,288
原材料及び貯蔵品	93,439	106,751
前払費用	10,848	8,455
繰延税金資産	41,043	21,199
その他	63,441	29,027
貸倒引当金	38,150	63,967
流動資産合計	6,317,309	6,844,319

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
固定資産		
有形固定資産		
建物	877,524	891,932
減価償却累計額	589,138	616,278
建物（純額）	1 288,385	1 275,654
構築物	25,314	25,314
減価償却累計額	23,046	23,482
構築物（純額）	2,268	1,831
機械及び装置	646,728	739,594
減価償却累計額	563,788	622,880
機械及び装置（純額）	2 82,940	2 116,714
車両運搬具	44,085	48,546
減価償却累計額	35,744	29,886
車両運搬具（純額）	8,340	18,660
工具、器具及び備品	166,502	184,759
減価償却累計額	158,601	162,998
工具、器具及び備品（純額）	7,901	21,761
土地	1 2,530,836	1 2,530,836
リース資産	43,558	43,558
減価償却累計額	21,336	25,376
リース資産（純額）	22,222	18,181
建設仮勘定	74,251	187,403
有形固定資産合計	3,017,147	3,171,043
無形固定資産		
特許権	7,450	5,418
電話加入権	2,962	2,962
ソフトウェア	366	266
水道施設利用権	2,112	1,831
無形固定資産合計	12,892	10,479
投資その他の資産		
投資有価証券	162,969	101,266
関係会社株式	40,254	101,884
出資金	5,000	5,000
関係会社長期貸付金	119,235	75,707
繰延税金資産	176,609	203,813
差入保証金	66,655	76,279
保険積立金	29,332	29,385
その他	724	867
投資その他の資産合計	600,781	594,204
固定資産合計	3,630,821	3,775,727
資産合計	9,948,130	10,620,046

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	685,564	345,573
短期借入金	1,800,000	1,800,000
リース債務	4,040	4,040
未払金	87,396	162,356
未払費用	34,610	33,457
未払法人税等	219,000	82,500
未払消費税等	58,912	52,896
預り金	32,187	28,244
賞与引当金	25,800	20,200
役員賞与引当金	14,340	9,118
製品保証引当金	22,100	15,500
その他	1,395	811
流動負債合計	1,985,346	1,554,698
固定負債		
リース債務	18,181	14,141
長期末払金	909	707
退職給付引当金	341,404	359,463
役員退職慰労引当金	337,410	348,353
固定負債合計	697,906	722,665
負債合計	2,683,253	2,277,364
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,213,787	1,663,687
資本剰余金		
資本準備金	1,629,587	2,079,487
資本剰余金合計	1,629,587	2,079,487
利益剰余金		
利益準備金	59,500	59,500
その他利益剰余金		
別途積立金	3,487,000	3,787,000
繰越利益剰余金	803,013	725,085
利益剰余金合計	4,349,513	4,571,585
自己株式	10,415	10,443
株主資本合計	7,182,472	8,304,317
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	82,405	38,365
評価・換算差額等合計	82,405	38,365
純資産合計	7,264,877	8,342,682
負債純資産合計	9,948,130	10,620,046

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)	当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
売上高	5,252,909	5,345,193
売上原価		
当期製品製造原価	2,819,699	2,775,853
他勘定受入高	-	131,000
合計	2,819,699	2,806,853
製品期末たな卸高	-	29,652
製品売上原価	2,819,699	12,777,200
売上総利益	2,433,209	2,567,992
販売費及び一般管理費	2,317,622,061	2,318,233,390
営業利益	671,148	744,602
営業外収益		
受取利息	43,383	42,969
受取配当金	1,501	1,780
為替差益	158,402	-
固定資産売却益	112	1,692
特許実施許諾料	179	-
雑収入	2,212	2,005
営業外収益合計	165,792	8,448
営業外費用		
支払利息	5,970	5,394
為替差損	-	170,435
株式交付費	-	11,332
売上割引	2,035	10,643
雑損失	-	44
営業外費用合計	8,006	197,850
経常利益	828,934	555,200
特別損失		
仲裁裁定に伴う損失	139,873	-
特別損失合計	139,873	-
税引前当期純利益	689,060	555,200
法人税、住民税及び事業税	266,853	191,660
法人税等調整額	4,944	14,862
法人税等合計	271,797	206,522
当期純利益	417,263	348,678

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)		当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費	1	2,647,116	85.7	2,255,562	83.9
労務費		242,698	7.9	239,748	8.9
経費		199,386	6.4	193,387	7.2
当期総製造費用		3,089,201	100.0	2,688,698	100.0
期首仕掛品たな卸高	2	366,249		661,732	
他勘定受入高		71,062		-	
合計		3,526,513		3,350,430	
期末仕掛品たな卸高	3	661,732		468,288	
他勘定振替高		45,081		106,288	
当期製品製造原価		2,819,699		2,775,853	

(注)

前事業年度 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)	当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日)																								
<p>当社の原価計算は、「原価計算基準」に準拠し、要素別、部門別に月別計算を行い、製品別計算では、個別原価計算法によって毎月次実際原価を計算しております。</p> <p>1 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>外注加工費</td> <td>154,823千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>14,465</td> </tr> </table> <p>2 他勘定受入高の内容は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>仕掛品</td> <td>71,062千円</td> </tr> </table> <p>3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>固定資産振替高</td> <td>28,693千円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費</td> <td>16,387</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>45,081</td> </tr> </table>	外注加工費	154,823千円	減価償却費	14,465	仕掛品	71,062千円	固定資産振替高	28,693千円	研究開発費	16,387	計	45,081	<p>当社の原価計算は、「原価計算基準」に準拠し、要素別、部門別に月別計算を行い、製品別計算では、個別原価計算法によって毎月次実際原価を計算しております。</p> <p>1 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>外注加工費</td> <td>143,304千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>13,678</td> </tr> </table> <p>2</p> <p>3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>固定資産振替高</td> <td>37,679千円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費</td> <td>37,609</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産評価損</td> <td>31,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>106,288</td> </tr> </table>	外注加工費	143,304千円	減価償却費	13,678	固定資産振替高	37,679千円	研究開発費	37,609	たな卸資産評価損	31,000	計	106,288
外注加工費	154,823千円																								
減価償却費	14,465																								
仕掛品	71,062千円																								
固定資産振替高	28,693千円																								
研究開発費	16,387																								
計	45,081																								
外注加工費	143,304千円																								
減価償却費	13,678																								
固定資産振替高	37,679千円																								
研究開発費	37,609																								
たな卸資産評価損	31,000																								
計	106,288																								

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	1,213,787	1,629,587	1,629,587	59,500	3,487,000	512,362	4,058,862	9,982	6,892,254
当期変動額									
剰余金の配当						126,612	126,612		126,612
別途積立金の積立									
当期純利益						417,263	417,263		417,263
自己株式の取得								433	433
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	290,650	290,650	433	290,217
当期末残高	1,213,787	1,629,587	1,629,587	59,500	3,487,000	803,013	4,349,513	10,415	7,182,472

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	114,763	114,763	7,007,017
当期変動額			
剰余金の配当			126,612
別途積立金の積立			
当期純利益			417,263
自己株式の取得			433
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	32,357	32,357	32,357
当期変動額合計	32,357	32,357	257,859
当期末残高	82,405	82,405	7,264,877

当事業年度（自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式		
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計	
					別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	1,213,787	1,629,587	1,629,587	59,500	3,487,000	803,013	4,349,513	10,415	7,182,472
当期変動額									
新株の発行	449,900	449,900	449,900						899,800
剰余金の配当						126,605	126,605		126,605
別途積立金の積立					300,000	300,000	-		-
当期純利益						348,678	348,678		348,678
自己株式の取得								27	27
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	449,900	449,900	449,900	-	300,000	77,927	222,072	27	1,121,844
当期末残高	1,663,687	2,079,487	2,079,487	59,500	3,787,000	725,085	4,571,585	10,443	8,304,317

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	82,405	82,405	7,264,877
当期変動額			
新株の発行			899,800
剰余金の配当			126,605
別途積立金の積立			-
当期純利益			348,678
自己株式の取得			27
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	44,039	44,039	44,039
当期変動額合計	44,039	44,039	1,077,805
当期末残高	38,365	38,365	8,342,682

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)	当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	689,060	555,200
減価償却費	78,388	107,872
受取利息及び受取配当金	4,885	4,750
支払利息	5,970	5,394
株式交付費	-	11,332
為替差損益(は益)	125,743	142,963
貸倒引当金の増減額(は減少)	6,544	25,816
賞与引当金の増減額(は減少)	1,000	5,600
役員賞与引当金の増減額(は減少)	10,650	5,222
製品保証引当金の増減額(は減少)	1,800	6,600
退職給付引当金の増減額(は減少)	32,361	18,058
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	4,954	10,942
売上債権の増減額(は増加)	563,534	874,208
たな卸資産の増減額(は増加)	310,606	150,479
仕入債務の増減額(は減少)	318,611	339,990
その他	88,696	26,222
小計	233,266	1,513,883
利息及び配当金の受取額	4,829	4,921
利息の支払額	5,961	5,326
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	64,513	333,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	167,621	1,179,618
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	2,820,485	2,843,388
定期預金の払戻による収入	2,803,680	2,837,588
投資有価証券の取得による支出	4,383	4,559
有形固定資産の取得による支出	53,929	158,329
関係会社株式の取得による支出	-	61,630
貸付けによる支出	37,510	-
貸付金の回収による収入	11,927	53,381
その他	8,209	10,458
投資活動によるキャッシュ・フロー	108,910	187,395
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	16,685	-
株式の発行による収入	-	888,467
自己株式の取得による支出	433	27
配当金の支払額	126,612	126,605
その他	5,014	4,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	148,745	757,794
現金及び現金同等物に係る換算差額	106,070	119,558
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	16,036	1,630,458
現金及び現金同等物の期首残高	1,247,333	1,263,370
現金及び現金同等物の期末残高	1,263,370	2,893,828

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品・仕掛品

個別原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。

(2) 原材料

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物・構築物..... 4年~50年

機械及び装置..... 4年~20年

工具、器具及び備品..... 4年~20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(3年~5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、翌期の支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 製品保証引当金

製品の保証期間に基づく無償の補償支払に備えるため、過去の実績に基づいて計上しております。

(6) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、内規に基づく支給見込額を計上しております。

6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資によっております。

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度より適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響はありません。

(表示方法の変更)

前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「固定資産売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた2,324千円は、「固定資産売却益」112千円、「雑収入」2,212千円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

1. 担保に供している資産及びこれらに対応する債務は、次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
建物	160,210千円	146,111千円
土地	2,343,424	2,343,424
計	2,503,634	2,489,536

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
短期借入金	500,000千円	500,000千円

2. 国庫補助金等によって取得した資産については国庫補助金等に相当する下記の金額を取得価額から控除しております。

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
機械及び装置	22,245千円	22,245千円

3. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
受取手形	- 千円	6,210千円

(損益計算書関係)

1. 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。なお、他勘定受入高は当該たな卸資産評価損に係るものであります。

	前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)	当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
	- 千円	31,000千円

2. 研究開発費の総額

	前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)	当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
	183,050千円	200,935千円

3. 販売費及び一般管理費

販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度27%、当事業年度26%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度73%、当事業年度74%であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)	当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日)
旅費交通費	123,986千円	121,039千円
製品保証引当金繰入額	13,364	2,213
役員報酬	67,294	78,367
給料手当	616,521	643,907
賞与引当金繰入額	13,806	11,173
役員賞与引当金繰入額	14,340	9,118
法定福利費及び福利厚生費	162,488	169,837
退職給付費用	26,054	24,517
役員退職慰労引当金繰入額	11,836	10,942
賃借料	70,249	69,433
研究開発費	183,050	200,935
減価償却費	18,134	34,982
貸倒引当金繰入額	6,544	25,816
租税公課	55,561	51,491

4. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)	当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日)
関係会社からの受取利息	2,826千円	2,465千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	7,042,881	-	-	7,042,881
合計	7,042,881	-	-	7,042,881
自己株式				
普通株式(注)	8,840	388	-	9,228
合計	8,840	388	-	9,228

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加388株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

(2) 配当金支払額

平成26年10月24日開催の第35期定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- (イ) 配当金の総額 126,612千円
(ロ) 1株当たりの配当金額 18円00銭
(ハ) 基準日 平成26年 7月31日
(ニ) 効力発生日 平成26年10月27日

(3) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成27年10月23日開催の第36期定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- (イ) 配当金の総額 126,605千円
(ロ) 1株当たりの配当金額 18円00銭
(ハ) 配当の原資 利益剰余金
(ニ) 基準日 平成27年 7月31日
(ホ) 効力発生日 平成27年10月26日

当事業年度（自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日）

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式(注)1.	7,042,881	1,000,000	-	8,042,881
合計	7,042,881	1,000,000	-	8,042,881
自己株式				
普通株式(注)2.	9,228	27	-	9,255
合計	9,228	27	-	9,255

(注)1. 普通株式の発行済株式数の増加1,000,000株は、平成27年9月1日の公募増資による増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加27株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

(2) 配当金支払額

平成27年10月23日開催の第36期定時株主総会において、次のとおり決議しております。

(イ) 配当金の総額 126,605千円

(ロ) 1株当たりの配当金額 18円00銭

(ハ) 基準日 平成27年7月31日

(ニ) 効力発生日 平成27年10月26日

(3) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成28年10月21日開催の第37期定時株主総会において、次のとおり決議しております。

(イ) 配当金の総額 160,672千円

(ロ) 1株当たりの配当金額 20円00銭

(ハ) 配当の原資 利益剰余金

(ニ) 基準日 平成28年7月31日

(ホ) 効力発生日 平成28年10月24日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)	当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日)
現金及び預金勘定	3,050,158千円	4,684,324千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	1,786,788	1,790,496
現金及び現金同等物	1,263,370	2,893,828

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

機械及び装置、工具、器具及び備品であります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
1年内	-	628
1年超	-	2,253
合計	-	2,882

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容、そのリスク及び金融商品に係るリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を実施しております。また、当社の海外取引のうちアジア向けは原則日本円建、欧米向けは原則米国ドル建であります。米国ドル建の営業債権は為替の変動リスクに晒されているため、為替予約等を活用して変動リスクを極小化できるよう常に為替動向を注視しております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているため、定期的に時価の把握を行っております。

関係会社長期貸付金は、関係会社に対して実行しており、定期的に財務状況の把握を行っております。

営業債務である買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。

短期借入金、運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。

これらは、流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次での資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

前事業年度（平成27年7月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	3,050,158	3,050,158	-
(2) 受取手形	56,863	56,863	-
(3) 売掛金	2,377,932	2,377,932	-
(4) 投資有価証券	162,506	162,506	-
(5) 関係会社長期貸付金	119,235	119,235	-
資産計	5,766,696	5,766,696	-
(1) 買掛金	685,564	685,564	-
(2) 短期借入金	800,000	800,000	-
(3) 未払金	87,396	87,396	-
負債計	1,572,960	1,572,960	-

当事業年度（平成28年7月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	4,684,324	4,684,324	-
(2) 受取手形	40,709	40,709	-
(3) 売掛金	1,519,877	1,519,877	-
(4) 投資有価証券	100,803	100,803	-
(5) 関係会社長期貸付金	75,707	75,707	-
資産計	6,421,423	6,421,423	-
(1) 買掛金	345,573	345,573	-
(2) 短期借入金	800,000	800,000	-
(3) 未払金	162,356	162,356	-
負債計	1,307,930	1,307,930	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

時価については、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(5) 関係会社長期貸付金

時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
非上場株式	463	463
関係会社株式	40,254	101,884

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、注記対象には含めておりません。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成27年7月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,050,158	-	-	-
受取手形	56,863	-	-	-
売掛金	2,377,932	-	-	-
関係会社長期貸付金	-	119,235	-	-
合計	5,484,954	119,235	-	-

当事業年度(平成28年7月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	4,684,324	-	-	-
受取手形	40,709	-	-	-
売掛金	1,519,877	-	-	-
関係会社長期貸付金	-	75,707	-	-
合計	6,244,912	75,707	-	-

(注4) 短期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成27年7月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	800,000	-	-	-	-	-
合計	800,000	-	-	-	-	-

当事業年度(平成28年7月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	800,000	-	-	-	-	-
合計	800,000	-	-	-	-	-

(有価証券関係)

1. 子会社株式

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式101,884千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式40,254千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

2. その他有価証券

前事業年度(平成27年7月31日)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの	(1) 株式	162,506	41,018	121,487
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	162,506	41,018	121,487
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		162,506	41,018	121,487

当事業年度(平成28年7月31日)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの	(1) 株式	99,097	43,418	55,679
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	99,097	43,418	55,679
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	(1) 株式	1,706	2,160	453
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	1,706	2,160	453
合計		100,803	45,578	55,225

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

当社は、為替予約取引を行っておりますが、平成27年7月31日現在の取引残高はありません。

当事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)

当社は、為替予約取引を行っておりますが、平成28年7月31日現在の取引残高はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。なお、従業員の退職等に際しては、割増退職金を支払う場合があります。

なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)	当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
退職給付引当金の期首残高	309,043百万円	341,404百万円
退職給付費用	37,688	35,673
退職給付の支払額	5,327	17,615
退職給付引当金の期末残高	341,404	359,463

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
非積立型制度の退職給付債務	341,404	359,463
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	341,404	359,463
退職給付引当金	341,404	359,463
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	341,404	359,463

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度37,688千円 当事業年度35,673千円

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	16,160千円	7,550千円
賞与引当金	8,506	6,215
製品保証引当金	7,286	4,769
退職給付引当金	109,901	109,758
役員退職慰労引当金	108,545	106,362
貸倒引当金	12,578	19,529
たな卸資産評価損	-	9,464
その他	6,251	7,167
評価性引当額	12,495	28,944
繰延税金資産合計	256,734	241,872
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	39,082	16,860
繰延税金負債合計	39,082	16,860
繰延税金資産の純額	217,652	225,012

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成27年7月31日)	当事業年度 (平成28年7月31日)
法定実効税率	35.54%	32.97%
(調整)		
住民税等均等割額	0.79	0.94
交際費等永久差異	1.17	1.46
試験研究費等税額特別控除	3.67	3.40
税率変更による期末繰延税金資産の減額	3.74	2.40
評価性引当額の増加	1.81	2.96
その他	0.06	0.13
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.44	37.20

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.17%から平成28年8月1日に開始する事業年度及び平成29年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.77%に、平成30年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.53%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,411千円減少し、法人税等調整額が13,317千円、その他有価証券評価差額金が905千円、それぞれ増加しております。

(持分法損益等)

前事業年度(自平成26年8月1日至平成27年7月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成27年8月1日至平成28年7月31日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

	CVD装置	エッチング装置	洗浄装置	その他	合計
外部顧客への売上高	758,698	3,575,808	298,163	620,238	5,252,909

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位:千円)

日本	台湾	中国	北米	東南アジア・インド	その他	合計
3,861,455	168,555	176,407	390,670	465,080	190,739	5,252,909

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の氏名又は名称	売上高	関連するセグメント名
日垂化学工業(株)	1,113,228	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売
(株)金沢村田製作所	736,009	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売

当事業年度（自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	CVD装置	エッチング装置	洗浄装置	その他	合計
外部顧客への売上高	272,703	3,754,613	452,217	865,658	5,345,193

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：千円）

日本	台湾	中国	北米	東南アジア・インド	その他	合計
4,259,754	262,156	177,789	259,233	332,849	53,409	5,345,193

（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の氏名又は名称	売上高	関連するセグメント名
(株)金沢村田製作所	1,449,666	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

前事業年度（自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	samco-ucp AG	リヒテンシュタイン公園	1,050千スイスフラン	製造業	(所有)直接 90.0	当社製品の代理店 資金の援助	資金の貸付(注)1	37,510	その他流動資産 関係会社長期貸付金	53,848 119,235
							資金の返済(注)1	11,927	-	-
							利息の受取(注)1	2,826	その他流動資産	491

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. samco-ucp AGに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

2. 上記の取引金額には為替差損益は含まれておらず、期末残高には為替差損益が含まれておりません。

当事業年度（自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	samco-ucp AG	リヒテンシュタイン公園	1,550千スイスフラン	製造業	(所有)直接 93.23	当社製品の代理店 資金の援助	資金の返済(注)1	53,381	その他流動資産 関係会社長期貸付金	23,458 75,707
							利息の受取(注)1	2,465	その他流動資産	330
							増資の引受(注)2	61,630	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. samco-ucp AGに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

2. 増資の引受については、同社が行った増資を全額引き受けたものであります。

3. 上記の取引金額には為替差損益は含まれておらず、期末残高には為替差損益が含まれておりません。

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)	当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日)
1株当たり純資産額	1,032円87銭	1,038円47銭
1株当たり当期純利益金額	59円32銭	44円24銭

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 7月31日)	当事業年度 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日)
当期純利益金額(千円)	417,263	348,678
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(千円)	417,263	348,678
普通株式の期中平均株式数(千株)	7,033	7,879

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券	その他有価証券	銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
		(株)村田製作所	5,627,758	72,175
		(株)アドテックプラズマテクノロジー	60,000	22,500
		(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,470	4,421
		その他(2銘柄)	1,620	2,169
		計	75,717,758	101,266

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産							
建物	877,524	14,408	-	891,932	616,278	27,140	275,654
構築物	25,314	-	-	25,314	23,482	436	1,831
機械及び装置	646,728	96,444	3,577	739,594	622,880	62,670	116,714
車両運搬具	44,085	15,648	11,187	48,546	29,886	5,297	18,660
工具、器具及び備品	166,502	19,777	1,521	184,759	162,998	5,873	21,761
土地	2,530,836	-	-	2,530,836	-	-	2,530,836
リース資産	43,558	-	-	43,558	25,376	4,040	18,181
建設仮勘定	74,251	215,107	101,954	187,403	-	-	187,403
有形固定資産計	4,408,801	361,386	118,241	4,651,946	1,480,903	105,458	3,171,043
無形固定資産							
特許権	-	-	-	45,406	39,988	2,032	5,418
電話加入権	-	-	-	2,962	-	-	2,962
ソフトウェア	-	-	-	10,676	10,409	99	266
水道施設利用権	-	-	-	4,200	2,368	281	1,831
無形固定資産計	-	-	-	63,246	52,766	2,413	10,479
長期前払費用	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-

(注) 1. 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

2. 当期増加額、減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置の増加内容

デモ実験用装置の製造 70,092千円

太陽光発電設備の取得 19,500千円

建設仮勘定の増加内容

生産設備(第二生産技術棟)の取得 146,692千円

デモ実験用装置の製造 34,986千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	800,000	800,000	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,040	4,040	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,181	14,141	-	平成29年～ 平成33年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	822,222	818,181	-	-

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	4,040	4,040	4,040	2,020

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	38,150	63,967	-	38,150	63,967
賞与引当金	25,800	20,200	25,800	-	20,200
役員賞与引当金	14,340	9,118	14,340	-	9,118
製品保証引当金	22,100	15,500	8,813	13,286	15,500
役員退職慰労引当金	337,410	10,942	-	-	348,353

(注) 貸倒引当金及び製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,171
預金の種類	
当座預金	2,195,300
普通預金	28,024
定期預金	1,754,026
外貨預金	705,800
小計	4,683,152
合計	4,684,324

受取手形

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シチズンファインデバイス(株)	12,037
ローム(株)	6,728
姫路科学(株)	6,210
トーカロ(株)	3,369
進工業(株)	3,135
その他	9,228
合計	40,709

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年 8月	25,919
9月	5,407
10月	1,163
11月	8,219
合計	40,709

売掛金

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイコーエプソン(株)	272,291
日亜化学工業(株)	198,614
(株)金沢村田製作所	185,285
(株)村田製作所	125,435
日本電信電話(株)	94,557
その他	643,693
合計	1,519,877

(口) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} - \frac{(B)}{366}$
2,377,932	5,729,621	6,587,676	1,519,877	81.3	124.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

製品

品目	金額(千円)
エッチング装置	29,652
合計	29,652

仕掛品

品目	金額(千円)
CVD装置	68,143
エッチング装置	330,234
洗浄装置	38,125
その他	31,784
合計	468,288

原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
真空部品	31,024
電気部品	21,639
機械加工	7,410
加熱・冷却部品	5,340
その他	41,335
合計	106,751

買掛金

相手先	金額(千円)
(株)VAT	32,544
(株)アドテックプラズマテクノロジー	25,655
櫻山工業(株)	22,994
新光電気工業(株)	22,619
(株)堀場エステック	21,055
その他	220,705
合計	345,573

短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三菱東京UFJ銀行	300,000
(株)みずほ銀行	200,000
(株)京都銀行	100,000
(株)三井住友銀行	100,000
(株)滋賀銀行	50,000
京都信用金庫	50,000
合計	800,000

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高(千円)	1,402,236	2,923,455	3,982,266	5,345,193
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)	165,757	421,324	439,153	555,200
四半期(当期)純利益金額(千円)	113,131	274,832	274,463	348,678
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)	15.01	35.47	35.03	44.24

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 又は1株当たり四半期純損失 金額(は損失)(円)	15.01	20.12	0.04	9.23

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	毎決算期日の翌日から3ヶ月以内
基準日	7月31日
剰余金の配当の基準日	1月31日 7月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	無料
公告掲載方法	電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.samco.co.jp/
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 取得請求権付株式の取得を請求する権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第36期）（自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日）平成27年10月23日近畿財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成27年10月23日近畿財務局長に提出
- (3) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
平成27年8月17日近畿財務局長に提出
事業年度（第35期）（自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
- (4) 四半期報告書及び確認書
（第37期第1四半期）（自 平成27年8月1日 至 平成27年10月31日）平成27年12月11日近畿財務局長に提出
（第37期第2四半期）（自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日）平成28年3月11日近畿財務局長に提出
（第37期第3四半期）（自 平成28年2月1日 至 平成28年4月30日）平成28年6月13日近畿財務局長に提出
- (5) 臨時報告書
平成27年10月27日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
平成28年4月21日近畿財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。
- (6) 有価証券届出書（一般募集による増資）及びその添付書類
平成27年8月17日近畿財務局長に提出
- (7) 有価証券届出書の訂正届出書
平成27年8月25日近畿財務局長に提出
平成27年8月17日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成28年10月21日

サムコ 株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中島 久木 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 池田 剛士 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているサムコ 株式会社の平成27年8月1日から平成28年7月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サムコ株式会社の平成28年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、サムコ 株式会社の平成28年7月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、サムコ 株式会社が平成28年7月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。